실리콘 잉곳 절삭 시 발생하는 폐PEG의 색도 개선 연구

조윤경, 임승현¹, 김성신¹, 이기호¹, 박종범¹, 심민석¹, 심효정¹, 김기성¹, 정경열* 공주대학교; ¹실파인 (kvjung@kongu.ac.kr*)

반도체 웨이퍼 제조 시 실리콘 단결정을 절단할 때 wire-sawing 방식을 사용하고 있다. 이때 발생되는 폐기물에는 절삭제, 절삭유, 그리고 Si 분말과 절삭파편이 포함된 불순물이 함유되어 있다. 이 폐기물을 재활용하기 위해서 고형분을 회수하여 정제과정을 거쳐 Si를 회수하고 제거되지 않은 고형분을 함유한 polyethylene(PEG) 폐액은 다시 정제과정을 거쳐야 한다. 이러한 폐PEG속에 물리적인 방법으로 분리 가능한 고형분은 제거하고 남은 PEG 용액의 색도는 APHA 10이하로 조절이 필요하다. 본 연구에서는 탄소 분말과 carbon filter를 이용하여 이러한 폐PEG 용액의 색도를 개선시키는 연구를 수행하였다. 흡착제를 활성탄소와 charcoal을 이용하였고, 그 함량에 따른 APHA 값 변화를 관찰하였다. 표면적 측정 결과에 의하면 charcoal이 활성탄소보다 비표면적이 더 큰 것을 확인하였다. APHA 결과에 의하면 AC보다는 charcoal이 색도 개선에 더 우수하였다. 흡착제의 함량을 일정하게 하고 흡착 온도에 변화에 따른 색도를 관찰하였다. 그결과 온도가 증가할수록 수분율은 감소하였으나 APHA 값은 감소하다가 다시 증가하는 추세를 보였다. 상용으로 판매되는 carbon filter를 사용하여 원액 폐PEG의 색도를 개선시킬 수 있음을 확인하였고 사용 개수와 운전 온도에 따른 특성 변화를 최적화 하였다.